## 직교면 유도자기장 방향에 의존하는 GMR-SV 자기저항특성 연구 Magnetoresistance of GMR-SV Depending on the

## Direction Induced by Orthogonal In-plane Magnetic Field

카지드마<sup>1</sup>, 박광준<sup>1</sup>, 황도근<sup>1</sup>, 이장로<sup>2</sup>, 이상석<sup>1</sup>\*

<sup>1</sup>상지대학교 보건과학대학 한방의료공학과, 강원도 원주시 우산동 <sup>2</sup>나노물리학과 숙명여자대학교, 서울시 용산구 청파동 2가

거대자기저항-스핀밸브(GMR-SV) 박막 제조시 일축 자기장 이방 성 유도에 따른 문제점으로는 소자 제작시 자유층은 형상이방성을 이 용해야하며, 낮은 자기저항비 값이 나타남으로 외부자기장 원점에서 이 동되어 Minor 곡선이 비대칭을 갖 게 된다. 이로 인해 Fig. 1처럼 히스 테리시스 곡선 존재로 비가역적이 며 자장감응도 저하를 유발시킨다. 해결방안으로는 소자폭 증가해야 비교적 높은 자기저항비 값을 가기 게 되나, 여전히 형상자기이방상에 따른 바크하우젠 노이즈뿐만 아니 라 소자제조 단계별 공정과정에서 손상결함으로 인한 노이즈가 존재하게 된다.

고감도 바이오센서용으로 활용할 GMR-SV 박막소자는 인위적인 면 상 자기이방성을 유도하여 히스테 리시스 특성의 제거하는 것이다. 즉, Fig. 2과 같이 박막 및 소자 특 성의 동일성 효과 유지하는 직교면 자기장이 유도된 이중복합 GMR-SV 박막소자를 개발하는 것이다. 본 연 구에서는 이중복합 스핀밸브박막 제 작시 및 후 열처리과정을 통한 면상 직교형 자기장을 유도하여 선형적인 자장감응도를 갖는 실험방법과 초 거대 자기저항특성을 구현하는 연 구결과를 논의한다.







Fig. 2.







Fig. 4.

Fig. 3은 박막제조시 직교면상에서 일축자기이방성을 유도하고 새로운 이중 복합 구조형 GMR-SV 박막 제 조 방법을 도입하여 초거대자키저항및 Non-hysteresis 선형적인 고감도 자기저항특성을 갖도록 한다. 박막제조시 본연구의 핵심인 증착 중 직교면 상에서 자유강자성층과 고정강자성층간의 서로 90°로 영구자석이나 전자석을 번갈아가면서 in situ 상태에서 회전시켜 일축 이방성을 유도하기 위한 자기장의 크기는 350 Oe 이다. 제작된 시료의 자기저항특성을 관찰하기 위해 보자력 (*H*<sub>c</sub>), 교환결합력 (*H*<sub>ex</sub>), 자기저항비 (magneroresistance ratio; MR(%)) 는 상온에서 4-단자 자기저항 측정시스템으로 측정된 자기저항곡선으로부터 각각 결정한다.

Fig. 4(a)는 박막 증착시 일축이방성 자기장이 유도된 GMR-SV 이중구조의 MR 곡선이다. Fig. 4(b)는 진공 열처리시 외부자기장 방향을 180°로 유도된 MR 곡선이다. Fig. 4(c)와 (d)는 진공열처리시 외부자기장 방향을 90°로 유도된 용이축과 곤란축으로 측정한 MR 곡선이다.

**※ 감사의 글 :** 이 논문은 교육과학기술부 한국연구재단의 지원을 받아 수행하고 있는 2012년도 하반기 기 본연구지원사업(2010-0024665)의 연구결과이다.